份日本国特許庁(JP)

**⑪特許出願公閱** 

# 母公開特許公報(A) 平1-196749

Mint. Cl. 4

80代 理 人

绘別紀号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

客査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

光情報記録媒体用基板の製造方法 の発明の名称

弁理士 阿仁豊 節雄

**■ 5363-20808** 604

■ 昭63(1988) 1月30日

の発 男 者

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の発 男 者

東京都新省区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

ホーヤ株式会社 の出版人

東京都新書区中落合 2 丁目 7 香 5 号

1. 発明の名称

光情報記録媒体用品板の製造方法

2. 特許請求の範囲

遊光性基板表面にレジスト額を形成し、

次に、首記遠先性基根のレジスト繋が形成され た面に、一定の情報を表す凹凸パターンが遊走さ れてなる豊都村を押圧して放型都村の凹凸パター ンを首記レジスト裏に転写し、

しかる後、背記レジスト裏が形成された遺光性 基板に背記レジスト繋が形成された側からエッチ ング処理を指すことにより、貧配レジスト級に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 許記透光性益収に形成することを特徴とした光情 程記録媒体用益板の製造方法。

3.売明の詳細な説明

[産業上の料用分野]

本苑明は、光磁気ディスクあるいは光メモリデ ィスクその他の光情雑記録媒体用基板の製造方法 に関する。

### [従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光僧権記録媒体には、これら記録媒体に情報 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段もしくは 裁取り手段が該基板の所定の部位を正確に走査 (トラッキング) できるようにするため、これら 起鉄媒体を構成する基板として、あらかじめ表面 に宝内用の凹凸パターン(以下アレグループとい う)や、基板の特定の位置を示すトラック番号、 セクター及びセクター番号等の情報を表す凹凸パ ターン (以下プレビットという) 等を形成した光 復報記録媒体用蓋板が用いられる。

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にプレグループや プレビット等の凹凸パターンを形成した金壺(型 裁杖)の表面に液状の患光性樹脂(フォトボリマ ー)をのせ、次に、ガラス基根を背記金型の表面 に押圧して該ガラス基根と育記金型とで育記思光



性制数を挟み込むようにして放ぶ光性制数が終記 全型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に寄せするようにす し、次いで、前記ガラス基板の裏面から前記感光 性制量硬化開業外貌を預計して放ぶ光性制象を硬 化させ、しかる後、前記全型を制度するようにし たもので、これによりガラス基板表領に凹凸パタ ーンが形成された製造が寄せされてなる2階構造 の光質機配験媒体素基度を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を聞いたものであり、ガラス高板に あるいは、ガラス高板に SIN 裏もしくは SIO2展等を要用させた高板表面にフォトレジストを整布し、フォトマスクを介して アレグループ ヤアレビット 等のパターンを保写して現象し、しかる 後、これに リアクティブイオンエッチング等のドライエッナングを 施すことに より、 教記ガラス 基板の表面 含体に、 あるいは、 教記被 屋板に凹凸パターンを 形成し、これにより、表面に アレグループ ヤアレビット等のパターンが形成された光信券記録集体

用基板を持るものである(例えば、特別超59-210 547 号公帳参照)。

#### [売明が解決しようとする課題]

ところが、食配第1の方法は、比較的製造コストが安保であるという利点はあるものの、食配ガラス基板と感光性製剤との設着性、会型からの料能性、無光性製剤の硬化物における体質収積や気油の発生等、多くの問題があり、配益者度の発程的地大が製剤される近年において、それに十分にこたとる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、資配第2の方法は、加工物家という点では十分であるものの、電光装置、現象装置、ドライエッチング装置等の高値な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で考しく不利であるという欠点を有していた。

本売明の目的は、上途の欠点を除去した光信報 記録媒体用基項の製造方法を提供することにある。

#### [無題を解決するための手段]

本売明は、要するに、途光性基板表面に形成したジスト酸に、一定の信報を表す凹凸パターンを形成した型部材を存圧して肯記レジスト酸に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト酸が形成された途光性基板に直接エッチングを施すという振めて簡単かつ確実な方法により、前記途光性基板に所収の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

進光性基根表面にレジスト族を形成し、

次に、育記過光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の信権を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して鉄型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、育記レジスト度が形成された透光性 基板に育記レジスト度が形成された間からエッチ ング処理を施すことにより、許記レジスト膜に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 許記透光性基板に形成することを特徴とした構成 を有する。

#### 【作用】

育記様式において、首記過光性基板のレジスト 数が形成された面にエッチング処理を除すストま ず、首記凹凸パターンのうち、凹部が性基板のレジストの 厚さが得い部分が先に除去され、過光性基板の のの進光性基板自体のエッチングがなされる。 このとき、前にしいがあるが、かびかっている。 このとき、いいだしが、かびが、ないが、 のので、この残智レジストルでが発生しいが るので、この残智レジストルでが発生しいが るので、この残智レジストルでが対している。 は、いいでは、いいでは、にはない。 ないのにより、自体のとことになる。 にいいののには、にいいでは、にいいでは、にいいののにより、自体の にいいののには、いいののには、にいいののにより、自体の にいいののには、いいののにはなる。

#### 【实施例

第1 図ないし第5 図は本売明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基材の製造方法を説明するため の図である。以下、第1 図ないし第5 図を参照に して本売明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径的130mm の設先 性品質なる円盤状のガラス高質である。本方法は、 まず、このガラス高模1上に豊宏値布法(スピン コート法)により、ノボラック制路製のフォトレ ジストOFRR800(東京医化株式会社から 売されているフォトレジストの商品名)を独布し、 原を約5000オングストロームのレジスト製2を形成する。

次に、前記ガラス温度1と同じ外径を有する型 が付たるニッケル質の全型を用意する。この全型 3の一方の表面にはアレグループやアレロ場合。 の個種パターン4が散けられている。この場合とのの のパターン4は、例えば、凸部の個が約0.6 が約4000オングストローム。 凸部の個が約0.6 ルB、凹部の個が約1.6 ルB とされるの円上に 形成されたアレグループである。 立びのり上に 形成されたアレグループである。 立びの分とと 内にはパターンは形成を持ていの保持領域と される.

しかる後、割記ガラス基板1上に残留したレジスト版2を、周知の敵衆アラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5団に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。なお、このときの徴衆アラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、遊光性萎収として

次いで、官記金型3を、首記ガラス高板1のレジスト展2が形成された面に平行に対向させ、第2位に示されるように放レジスト膜2に圧着数型等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100kg/cm<sup>®</sup> 報度とされる。

その後、第3回に示されるように背配金数3を 背記レジスト鉄から刺繍する。

こうして終記レジスト版2に凹凸パターンが形成されたら、次に、資記ガラス基製1に、数ガラス基製1に、数ガラス基製2が形成された機から 周知のリアクティブイオンエッチング法を出す。など、例は、所により、 は、平平板型エッチング製造を用い パワー200 では、で 4のガス圧20Pa、RP(高周波)パワー200 で 200 をする。このエッチング発電というのでは、で 2が全て協会と、 2が全て協会と、 2が全て協会と、 2が全て協会と、 2が全て協会と、 2が2の変をに立った。 2000 を 2 でにエッチングされる。

ガラス基板を用いた例を繋げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2膜等を根層した根 層膜を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト願としては、ノボラック制度のかわりに、例えば、PMMA等の他のフォトレジストを用いてもよく、さらには、ポリイミド等への他の高分子材料を用いてもよい。すなわち、本わちはフォトレジスト膜の材料はフォトレジストのおきないでなく、収解材によってといって、収集を対象である。なが、クーンが更成では、レジスト版の展展、エッチング可能な材料を含むものである。など、その場合には、レジスト版の展展、エッチングをより、発売により、発売により、表別である。

#### [発明の効果]

以上群途したように、本売等は、造光性基板表面に形成したレジスト級に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型都材を押圧して資記レジスト級に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト級が形成された造光性基板に

直接エッチングを集すという名のて無単かつ確実な方法により、背配達光性益板に所望の凹凸パクーンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の信頼を記録可能な高品質な光情報記録紙体用基板を安価にかつ確実に得ることができるという情景を得ているものである。

#### 4. 国面の毎年な展明

第1億ないし第5億は本発明の一実施例に係る 光保軽記能低休用基根の製造方法を製明するため の団である。

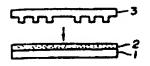
1…当光性高級たるガラス高級、

2…レジスト展、

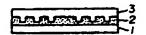
3 …型部材たる金型、

4…一定の信仰を表す目凸パナーン。

出版人 ホーヤ 株 式 会 社 代理人 中間 士 門 仁 種 節 種



第1四



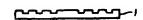
第2図



第3図



第4 图



## 第5図

季 統 柳 正 普

昭和63年 4月29日

特許小長官 小 川 邦 夫 殿



1. 事件の表示

昭和63年特許額第20808号

2. 売明の名称

光情報記録媒体用品級の製造方法

3. 補圧をする名

平井との関係 特許出額人

住所 東京都新宿区中籍会2丁目7巻5号

名称 水一个株式会社

4. 代理人

住所 〒176 東京都豊島区東港委1丁目48番

10号 25山京ビル923号

盘路03-981-4131

氏名 (9136) 非理士 阿仁居節雄



- 5. 幅正命令の日付 白発
- 6. 補正の対象
  - (1) 図面の第1図
  - (2) 可編書の発明の詳細な説明の概念

7. 補正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(糸書)を追加する。

(2)明確書第7頁第10行目の「金型」と「も」 との間に「3」を挿入する。

以上

